s5 1 PN="11-225/17" ?t 5/5/1

5/5/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

06282128 **Image available**
OPTICAL DIFFRACTION ELEMENT AND OPTICAL SYSTEM USING THE SAME

PUB. NO.: 11-223717 [JP 11223717 A] PUBLISHED: August 17, 1999 (19990817)

INVENTOR(s): NAKAI TAKEHIKO

APPLICANT(s): CANON INC

APPL. NO.: 10-039639 [JP 9839639] FILED: February 05, 1998 (19980205) INTL CLASS: G02B-005/18; G02B-013/00

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide high diffraction efficiency, to facilitate production and further to effectively suppress flare or the like by chamfering the apex of an edge part on the grating face of one diffraction grating and one part of the groove part of the other correspondent diffraction grating.

SOLUTION: Concerning the configuration of an optical diffraction element 1, a multilayer part 3 composed of plural layers (diffraction gratings) is formed on the surface of a substrate 2. The cross-sectional grating shape of the optical diffraction element 1 is composed of two layers of a first layer (diffraction grating) 4 and a second layer (diffraction grating) 5 provided on the substrate 2, a first diffraction grating face 6 is formed at the boundary part between the first layer 4 and an air layer, and a second diffraction grating face 7 is formed at the boundary part between the second layer 5 and the air layer. Further, chamfering 8-1 and 8-2 is performed to the positions of the apex part and the groove part corresponding to the edge parts of the respective diffraction gratings 4 and 5. Namely, the apex part of the edge part on the grating face of one diffraction grating and one part of the groove part of the other correspondent diffraction grating are chamfered. Then, all the layers are operated as one optical diffraction element 1.

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

```
1 PN="JP 112
?t 5/3/1
5/3/1
DIALOG(R) File 345: Inpadoc/Fam. & Legal Stat
(c) 2000 EPO. All rts. reserv.
15403089
Basic Patent (No, Kind, Date): JP 11223717 A2 19990817 < No. of Patents: 001
 OPTICAL DIFFRACTION ELEMENT AND OPTICAL SYSTEM USING THE SAME (English)
Patent Assignee: CANON KK
Author (Inventor): NAKAI TAKEHIKO
IPC: *G02B-005/18; G02B-013/00
Derwent WPI Acc No: *G 99-513399; G 99-513399
Language of Document: Japanese
Patent Family:
   Patent No
                Kind Date Applic No Kind Date
   JP 11223717 A2 19990817 JP 9839639
                                                Α
                                                      19980205 (BASIC)
Priority Data (No,Kind,Date):
   JP 9839639 A 19980205
```

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公房番号

特開平11-223717

(43)公開日 平成11年(1999)8月17日

(51) Int.CL.*

識別記号

FΙ

G 0 2 B 5/18 13/00 G02B 5/18

13/00

審査請求 未請求 請求項の数13 FD (全 8 頁)

(21)出顯番号

(22) 出願日

特膜平10-39639

平成10年(1998) 2月5日

(71)出顧人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 中井 武彦

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

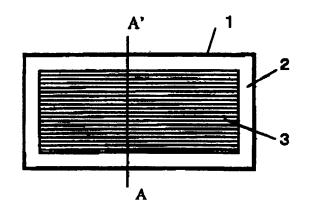
(74)代理人 弁理士 高梨 幸雄

(54) 【発明の名称】 回折光学素子及びそれを用いた光学系

(57)【要約】

【課題】 使用波長域全域で設計次数の回折効率が高くなる、多段型の回折格子より成る製造が容易な回折光学素子及びそれを用いた光学系を得ること。

【解決手段】 少なくとも2種類の分散の異なる材質からなる回折格子を複数基板上に積層し、使用波長領域全域で特定次数(設計次数)の回折効率を高くするようにした回折光学素子に於いて、一方の回折格子の格子面のエッジ部の頂部とそれに対応する他方の回折格子の溝部の一部を面取り加工していること。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも2種類の分散の異なる材質か らなる回折格子を複数基板上に積層し、使用波長領域全 域で特定次数 (設計次数) の回折効率を高くするように した回折光学素子に於いて、一方の回折格子の格子面の エッジ部の頂部とそれに対応する他方の回折格子の溝部 の一部を面取り加工していることを特徴とする回折光学 素子。

【請求項2】 少なくとも2種類の分散の異なる材質か らなる回折格子を複数基板上に積層し、使用波長領域全 10 域で特定次数(設計次数)の回折効率を高くするように した回折光学素子に於いて、該回折光学素子は複数の領 域を有し、これらの複数の領域のうち少なくとも一部の 領域に於いて、一方の回折格子の格子面のエッジ部の頂 部とそれに対応する他方の回折格子の溝部の一部を面取 り加工していることを特徴とする回折光学素子。

【請求項3】 少なくとも2種類の分散の異なる材質か らなる回折格子を複数基板上に積層し、使用波長領域全 域で特定次数(設計次数)の回折効率を高くするように した回折光学素子に於いて、該回折光学素子は複数の領 20 域を有し、これらの複数の領域内において、一方の回折 格子の格子面のエッジ部の頂部とそれに対応する他方の 回折格子の溝部の一部を面取り加工しており、各領域に おける面取りの大きさ、又は/及び面取りの形状が異な っていることを特徴とする回折光学素子。

【請求項4】 前記面取りの形状は、平面であることを 特徴とする請求項1、2又は3の回折光学素子。

【請求項5】 前記面取りの平面を前記基板面に投影し たときの格子面の配列方向の長さをaとしたとき 0. $5\mu m < a < 2\mu m$

であることを特徴とする請求項4の回折光学素子。

【請求項6】 前記面取りの形状は、それを前記格子面 の配列方向と前記基板の垂線とのなす平面に投影したと き曲面であることを特徴とする請求項1、2又は3の回 折光学素子。

【請求項7】 前記面取りの曲面を前記格子面の配列方 向と前記基板の垂線とのなす平面に投影したときの曲率 半径をァとしたとき

 $0.5\mu m < r < 2\mu m$

であることを特徴とする請求項6の回折光学素子。

【請求項8】 前記積層される複数の回折格子の格子面 はその向きが互いに異なる回折格子が少なくとも一つ以 上含まれることを特徴とする請求項1の回折光学素子。

【請求項9】 前記使用波長域が、可視光域であること を特徴とする請求項1の回折光学素子。

【請求項10】 該複数の回折格子を基板側から順番に 第1層としたとき第1層と前記基板が同材質であること を特徴とする請求項1の回折光学素子。

【請求項11】 請求項1~10のいずれか1項記載の 四に小吟達フナ. 田いよっした. 社体しより 小公式

前記光学系は、結像光学系であること 【請求項12】

【請求項13】 前記光学系は、観察光学系であること を特徴とする請求項11の光学系。

2

【発明の詳細な説明】

を特徴とする請求項11の光学系。

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は回折光学素子のうち 特に複数の波長、あるいは所定の帯域の光が特定次数 (設計次数) に集中するような格子構造を有した回折光 学素子及びそれを用いた光学系に関するものである。

【従来の技術】従来より、光学系の色収差を補正する方 法の1つとして、分数の異なる2つの材質の硝材(レン ズ)を組み合わせる方法がある。

【0003】この硝材の組み合わせにより色収差を減じ る方法に対して、レンズ面やあるいは光学系の1部に回 折作用を有する回折光学素子を用いて、色収差を減じる 方法がSPIE Vol.1354 International Lens Design Conference (1990) 等の文献や特開平4-2134 21号公報、特開平6-324262号公報、USP第 5044706号等により開示されている。

【0004】これは、光学系中の屈折面と回折面とで は、ある基準波長の光線に対する色収差の出方が逆方向 になるという物理現象を利用したものである。

【0005】さらに、このような回折光学素子は、その 回折格子の周期的構造の周期を変化させることで非球面 レンズ的な効果をも持たせることができ収差の低減に大 きな効果がある。

【0006】ここで、光線の屈折作用において比較する 30 と、レンズ面では、1本の光線は屈折後も1本の光線で あるのに対し、回折格子では1本の光線が回折される と、各次数に光が分かれてしまう。

【0007】そこで、レンズ系として回折光学素子を用 いる場合には、使用波長領域の光束が特定次数(以後設 計次数とも言う) に集中するように格子構造を決定する 必要がある。特定の次数に光が集中している場合では、 それ以外の回折光の光線の強度は低いものとなり、強度 が0の場合にはその回折光は存在しないものとなる。そ のため前記特長を、有するためには設計次数の光線の回 40 折効率が十分高いことが必要になる。また、設計次数以 外の回折次数をもった光線が存在する場合は、設計次数 の光線とは別な所に結像するため、フレア光となる。

【0008】従って回折光学素子を利用した光学系にお いては、設計次数での回折効率の分光分布及び設計次数 以外の光線の振る舞いについても十分考慮する事が重要 である。

【0009】図9に示すような基板2に1つの層より成 る回折格子3を設けた回折光学素子1を光学系中のある 面に形成した場合の特定の回折次数に対する回折効率の

杜仲も図101年 との図10で 接触は近日だもと

3

わし、縦軸は回折効率を表している。この回折光学素子 は、1次の回折次数(図中実線)において、使用波長領 域でもっとも回折効率が高くなるように設計されてい る。

【0010】即ち設計次数は1次となる。さらに、設計 次数近傍の回折次数(1次±1次の0次光と2次光)の 回折効率も併せ並記しておく。

【0011】図10に示されるように、設計次数では回 折効率はある波長(540nm)で最も高くなり(以下 「設計波長」と言う。) それ以外の波長では序々に低く なる。この設計次数での回折効率の低下分は、他の次数 の回折光となり、フレアとなる。また、回折光学格子を 複数枚使用した場合には特に、設計波長以外の波長での 回折効率の低下は透過率の低下にもつながる。

【0012】この回折効率の低下を減少できる構成を本 出願人は、特願平9-217103号で提案している。 同図11は、同公報で提案している回折光学素子1の要 部断面図である。図11に示す回折光学素子1は基板2 上に2層4、5に重ね合わされた積層断面形状をもつ。 そして2層4、5を構成する材質の屈折率、分散特性及 20 び各格子厚を最適化することにより、高い回折効率を得 ている。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】図11に示す回折光学 素子において各層の回折格子の材料として加工性のよい 光学ガラスやプラスチック、紫外線硬化樹脂等を用いた 場合、従来の1層の場合ほど屈折率差、即ち光学光路長 差を大きくとることが難しく、格子厚はかなり厚い構成 になってくる。例えば2層構造の回折光学素子1で第1 層4の材料に屈折率nd=1.525、アッベ数レd= 47.8の紫外線硬化樹脂、第2層5の材料に屈折率 n d=1.635、アッベ数レd=23.0の紫外線硬化 樹脂を用いたとする。この組み合わせで格子厚を最適な 厚みとしたときの回折効率を図12に示す。1次回折光 の回折効率が可視域全域で、高い回折効率を維持してい ることがわかる。但しこの場合、第1の回折格子4の格 子厚d1は12.70μm、第2の回折格子5の格子厚 d 2は9.55μmとなり、通常の1層の回折格子の格 子厚が1µm程度であることを考えると、かなり深い格 子形状になっている。また実際に製造する場合、図11 において、第2層5は、格子ピッチ毎に分離されてお り、成形などで製作するには形状の転写、離型が難しく なる。従って実用的な構成は図13に示すように、それ ぞれの回折格子4、5を個別に形成し、各格子ピッチが 対応するように、近接して重ね合わせる構成とするのが 好ましい。

【0014】つぎにこれらの格子形状を切削により製造 するには製造されたものを直接回折光学素子として用い てもよいし、製造されたものを型にして成形により回折 ここと 発展機体の同様 気

光学素子の格子厚が厚いため、回折格子のエッジ部は従 来の1層構造の回折光学素子に比べて、鋭角になってい る。直接切削により回折光学素子を作成する場合には、 材料がプラスチック等の場合、切削時にエッジ部先端が 欠けてくる場合がある。また、型による成形の場合も、

エッジ部が鋭角なため、エッジ先端が鈍る等の現象が生 じてくる。

【0015】 ここで、 図13のような回折光学素子の構 成で、エッジ先端が鈍った場合の影響について述べる。 上述した材料構成で且つ格子エッジの先端部が第1の回 折格子4、第2の回折格子5とも図14に示すように O. 5µmだけ欠けた構成を考える。この時の回折効率 を図15に示す。計算を実行した際の格子ピッチは70 μmである。この図から回折効率が可視域ほぼ全域で 3.5%程度劣化していることがわかる。この低下によ る光はフレア光となり、カメラ等の撮像光学系に適用す る場合は、問題となる。

【0016】本発明は、基板上に2層又はそれ以上の多 層を積層した回折光学素子の各層を適切に構成すること により高い回折効率を有するとともに容易に製造でき、 しかも高い回折効率が維持でき、フレア等を有効に抑制 できる回折光学素子及びそれを用いた光学系の提供を目 的とする。

[0017]

【課題を解決するための手段】本発明の回折光学素子 は、

(1-1)少なくとも2種類の分散の異なる材質からな る回折格子を複数基板上に積層し、使用波長領域全域で 特定次数(設計次数)の回折効率を高くするようにした 回折光学素子に於いて、一方の回折格子の格子面のエッ ジ部の頂部とそれに対応する他方の回折格子の溝部の一 部を面取り加工していることを特徴としている。

【0018】(1-2)少なくとも2種類の分散の異な る材質からなる回折格子を複数基板上に積層し、使用波 長領域全域で特定次数(設計次数)の回折効率を高くす るようにした回折光学素子に於いて、該回折光学素子は 複数の領域を有し、これらの複数の領域のうち少なくと も一部の領域に於いて、一方の回折格子の格子面のエッ ジ部の頂部とそれに対応する他方の回折格子の溝部の一 部を面取り加工していることを特徴としている。

【0019】(1-3)少なくとも2種類の分散の異な る材質からなる回折格子を複数基板上に積層し、使用波 長領域全域で特定次数(設計次数)の回折効率を高くす るようにした回折光学素子に於いて、該回折光学素子は 複数の領域を有し、これらの複数の領域内において、一 方の回折格子の格子面のエッジ部の頂部とそれに対応す る他方の回折格子の溝部の一部を面取り加工しており、 各領域における面取りの大きさ、又は/及び面取りの形 状が異なっていることを特徴としている。

「ハハクハ】特に構成(1-1)~(1-3)において

.5

(1-3-1)前記面取りの形状は、平面であること。 【0021】(1-3-2)前記面取りの平面を前記基 板面に投影したときの格子面の配列方向の長さをaとし たとき

0. $5\mu m < a < 2\mu m$

であること。

【0022】(1-3-3)前記面取りの形状は、それ を前記格子面の配列方向と前記基板の垂線とのなす平面 に投影したとき曲面であること。

【0023】(1-3-4)前記面取りの曲面を前記格 10 として作用することを特徴としている。 子面の配列方向と前記基板の垂線とのなす平面に投影し たときの曲率半径をrとしたとき

0. $5 \mu m < r < 2 \mu m$

であること。

【0024】(1-3-5)前記積層される複数の回折 格子の格子面はその向きが互いに異なる回折格子が少な くとも一つ以上含まれること。

【0025】(1-3-6)前記使用波長域が、可視光 域であること。

【0026】(1-3-7)該複数の回折格子を基板側 20 8-2加工を施している。 から順番に第 i 層としたとき第 1 層と前記基板が同材質 であること等を特徴としている。

【0027】本発明の回折光学素子を用いた光学系は、 (2-1)構成(1-1)の回折光学素子を一部に用い ていることを特徴としている。

【0028】特に、

(2-1-1)回折光学素子を結像光学系や、観察光学 系に用いていることを特徴としている。

[0029]

【発明の実施の形態】図1は本発明の回折光学素子の実 30 屈折率、dは格子厚、mは回折次数である。 施形態1の正面図である。同図において回折光学素子1 は基板2の表面に複数の層(回折格子)より成る多層部 3が作成された構成となっている。図2は図1の回折光 学素子1を図中A-A'断面で切断した断面形状の一部 である。図2は格子面(回折格子面)6,7の深さ方向 にかなりデフォルメされた図となっている。

【0030】本実施形態の回折光学素子1の断面格子形 状は、基板2上に設けられた第1層(回折格子)4、第 2層(回折格子)5の2つの層からなり、第1層4と空*

 $(n01-1) d1 - (n02-1) d2 = m\lambda 0 \cdots (2)$

となる。

【0040】ここでn01は第1層4の材質の波長入0 での屈折率、n02は第2層5の材質の波長λ0での屈 折率、d1、d2はそれぞれ第1の回折格子(第1層) 4と第2の回折格子(第2層)5の格子厚である。ここ で回折方向を図2において0次回折光から左寄りに回折 するのを正の回折次数とすると、(2)式での各層の加 減の符号は、図中左から右に格子厚が減少する格子形状 の場合(第1層)4が正となり、逆に左から右に格子厚 が増加する格子形状の場合(笛2層)らが負レかる。 す※50(け70ヵmと)。 面取り畳り、 らヵmの平面の面取りを

*気層の境界部に第1の回折格子面6、第2層5と空気層 の境界部に第2の回折格子面8を形成している。

6

【0031】更に、各回折格子4、5のエッジ部の対応 する頂部と溝部の位置に面取り8-1、8-2が施され

【0032】即ち、一方の回折格子の格子面のエッジ部 の頂部とそれに対応する他方の回折格子の溝部の一部を 面取り加工している。

【0033】そして全層を通して一つの回折光学素子1

【0034】ここで、一面に回折格子面(6、7)を持 ち、材質の厚さが周期的に変わる層(4,5)を回折格 子と言う。

【0035】このように本実施形態の回折光学素子は少 なくとも2種類の分散の異なる材質からなる複数の層が 基板上に重ね合わされた格子構造をもち、使用波長領域 全域で特定次数(設計次数)の回折効率を高くし、この 時、一方の回折格子4の格子面6のエッジ部の頂部とそ れに対応する他方の回折格子5の溝部を面取り8-1、

【0036】次に本発明の回折光学素子の回折効率につ いて説明する。

【0037】図9に示すような空気中で使用される通常 の1層の透過型の回折格子3で、設計波長入0で回折効 率が最大となる条件は、光束が回折格子に対して垂直入 射した場合は、回折格子面7の山と谷の光学光路長差d 0が波長の整数倍になればよく、

 $d0 = (n0-1) d = m\lambda 0 \cdots (1)$

となる。ここで n O は波長入 O での回折格子 3 の材質の

【0038】2つ以上の回折格子、即ち2層以上の構造 からなる回折光学素子でも、基本的な考え方は同様で、 全層を通して一つの回折格子として作用させるために は、各層の境界に形成された回折格子面の山と谷の光学 光路長差を求め、それを全層にわたって加えあわせたも のが波長の整数倍になるように決定する。

【0039】従って図2に示した本実施例の場合の条件 式は

※た、格子厚は本発明の面取り8を施す前の格子エッジ部 が鋭角であるが、理想的な形状の場合の格子厚である。 【0041】次に本実施形態の各格子面のエッジ部に旅 した面取りの効果について説明する。本実施形態の積層 型の回折光学素子として図2に示した2層の構造につい て説明する。ここで材質、格子厚は第1層4に屈折率 n d=1.525、アッベ数レd=47.8の紫外線硬化 樹脂、第2層に屈折率 n d = 1. 635、アッベ数レ d =23.0の紫外線硬化樹脂を用いている。格子ピッチ

. 7

全エッジ部に対して施す。この時の回折効率を図3に示す。この図3からわかるように回折効率は理想形状の場合に比べると440nm以下の短波長で1%の劣化はあるものの、ほぼ可視域全域で0.3%程度の低下である。従って図3に示した前述の一部のエッジが鈍った場合の低下3.5%に比べると、フレア量も1/10に抑制され、良好な性能を維持していることがわかる。

【0042】尚、本実施形態の面取り形状は、あまり小さいと先端の欠けや転写性は改善されないし、大きすぎると回折効率が劣化しすぎてしまう。従って、面取り量 10 は平面を基板2に投影したときの格子面の配列方向Xの長さをaとしたとき

 0.5μ m<a<2 μ m とするのが好ましい。

【0043】以上述べた説明は、1周期の回折格子形状に限定して説明を行った。しかし、回折格子の回折効率については、回折格子のピッチは基本的には影響しないことが、公知である。

【0044】つまり本実施形態は図1に示した1次元の回折格子の他に、図7に示すような回折光学レンズなど 20 あらゆる格子ピッチ形状を有する回折光学素子に応用することができる。

【0045】また本実施形態では面取り形状は、平面形状をしていた。しかしながら面取り形状は平面形状に限るものではなく、例えば図5に示すような格子面の配列方向(X)と基板の垂線(Y方向)とのなす平面(XY平面)に投影したときの曲面としても良い。即ち、微小曲率半径Rがついた形状にしてもよい。この場合も曲面の曲率半径Rは前述の平面の面取りと同じく

 0.5μ m<R< 2μ m とするのが好ましい。

【0046】また、実施形態の説明では平板2上に複数 の回折格子を設けた回折光学素子について説明したが、 回折光学素子をレンズ曲面表面に設けても同様の効果が 得られる。

【0047】また本実施形態では、回折次数が1次光の場合を示したが、1次光に限定するものではなく、2次光などの異なった回折次数光であっても、合成光学光路長差を所望の回折次数で所望の設計波長となるように設定すれば同様の効果が得られる。

【0048】図6は本発明の回折光学素子の実施形態2の要部正面図である。

【0049】本実施形態の回折光学素子3は複数のエリア3-1、3-2、3-3に分割され、このうち少なくとも1つのエリアに前述した面取り加工を行っている。この他、本実施形態では各エリアで本発明の特徴であるエッジ部の面取り形状が異なっているようにしいている。具体例を示すと、図のようなレンズ作用を有する回折光学素子の場合には、格子ピッチは中心部から周辺部にいくに従って小さくなっている。それに伴い格子エッ

ジ部の角度も中心部から周辺部にいくに従い、鋭角になっている。そこで外側のエリア3-3の面取り量は大きめにし、中側のエリア3-2はそれよりも小さな面取りとし、中心部のエリア3-1はエッジ角は、かなり鈍角なので面取り量は少なくするか、場合によっては面取りを施さないようにしている。このようにエッジ角に応じて面取り量、又は/及び面取り形状を変えることで、回折効率の低下は可能な限り抑えられ、且つ製造も容易な

【0050】図7は本発明の回折光学素子を用いた光学系の実施形態3の概略図であり、カメラ等の撮影光学系の断面を示している。同図中、10は撮影レンズで、内部に絞り11と回折光学素子1を持っている。12は結像面であるフィルムまたはCCDである。

回折光学素子を作成している。

【0051】積層構造の回折光学素子を用いることで、回折効率の波長依存性は大幅に改善されているので、フレアが少なく低周波数での解像力も高い高性能な撮影レンズを達成している。又、本発明の回折光学素子は、簡単な製法で作成することができるので、撮影レンズとしては量産性に優れた安価なレンズを提供することができる。

【0052】図7では絞り11近傍の平板ガラス面に回 折光学素子1を設けたが、これに限定するものではな く、レンズ曲面表面に回折光学素子を設けても良いし、 撮影レンズ内に複数、回折光学素子を使用しても良い。 【0053】また、本実施形態では、カメラの撮影レン ズの場合を示したが、これに限定するものではなく、ビ デオカメラの撮影レンズ、事務機のイメージスキャナー や、デジタル複写機のリーダーレンズなどに使用しても 30 同様の効果が得られる。

【0054】図8は本発明の回折光学素子を用いた光学系の実施形態4の概略図であり、双眼鏡等観察光学系の断面を示したものである。同図中、13は対物レンズ、14は像を成立させるための像反転プリズム、15は接眼レンズ、16は評価面(瞳面)である。

【0055】図中1は回折光学素子である。回折光学素子1は対物レンズ13の結像面12での色収差等を補正する目的で形成されている。

【0056】積層構造の回折光学素子を用いることで、 40 回折効率の波長依存性は大幅に改善されているので、フレアが少なく低周波数での解像力も高い高性能な対物レンズを達成している。又、本発明の回折光学素子は、簡単な製法で作成できるので、観察光学系としては量産性に優れた安価な光学系を提供できる。

【0057】本実施形態では、対物レンズ部13に回折 光学素子1を形成した場合を示したが、これに限定する ものではなく、プリズム表面や接眼レンズ15内の位置 であっても同様の効果が得られる。結像面12より物体 側に設けると対物レンズ13のみでの色収差低減効果が 50 あるため 肉眼の観察系の場合すくなくとも対物レンズ

8

10

13がわに設けることが望ましい。

【0058】また本実施形態では、双眼鏡の場合を示し たが、これに限定するものではなく地上望遠鏡や天体観 測用望遠鏡などであってもよく、またレンズシャッター カメラやビデオカメラなどの光学式のファインダーであ っても同様の効果が得られる。

[0059]

【発明の効果】本発明によれば以上のように、基板上に 2層又はそれ以上の多層を積層した回折光学素子の各層 を適切に構成することにより高い回折効率を有するとと 10 施形態3の要部断面図 もに、容易に製造でき、しかも高い回折効率が維持で き、フレア等を有効に抑制できる回折光学素子及びそれ を用いた光学系を達成することができる。

【0060】この他、本発明によれば各格子部の格子工 ッジ位置に面取りを施すことで、各回折格子の格子エッ ジは鈍角にでき、切削加工時等の格子形状の加工性が大 幅に改善され、或は成形時のエッジ部の形状転写性も大 幅に改善され、格子形状が安定した良好な回折光学素子 が得られる。そのため光学系に組み込んだ場合も、高い 回折効率が維持でき、フレア等を有効に抑制できる光学 20 の回折効率の説明図 系が提供できる。

【0061】更に、回折光学素子はエリア毎に格子エッ ジ部の面取り量を変えることにより、回折効率の低下を 最大限に抑制することができ、光学系に使用したとき、 フレアが抑制された高い回折効率を維持することができ る。

【0062】また本発明の回折光学素子を撮影レンズに 使用すれば、安価で高精度な撮影レンズを提供すること ができる。

【0063】また本発明の回折光学素子を観察光学系に 30 使用すれば、安価で高精度な観察光学系を提供すること ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の回折光学素子の実施形態1の要部正面

【図2】本発明の回折光学素子の実施形態1の要部断面 図

【図3】本発明の回折光学素子の実施形態1の回折効率 の説明図

【図4】本発明の回折光学素子の実施形態1の他の形態 の説明図

【図5】本発明の回折光学素子の実施形態1の一部分の 拡大説明図

【図6】本発明の回折光学素子の実施形態2の要部正面 図

【図7】本発明の回折光学素子を用いた撮影光学系の実

【図8】本発明の回折光学素子を用いた観察系の実施形 熊4の要部断面図

【図9】従来例の回折格子形状 (三角波形状) の説明図

【図10】従来例の回折効率の説明図

【図11】積層型回折光学素子の断面形状の説明図

【図12】積層型回折光学素子の回折効率の説明図

【図13】積層型回折光学素子の構成例の説明図

【図14】積層型回折光学素子の製造誤差の模式図

【図15】積層型回折光学素子で製造誤差が生じた場合

【符号の説明】

1 回折光学素子

2 基板

3 回折格子部

4 第1層(回折格子)

5 第2層(回折格子)

6 回折面

7 格子面

8 格子エッジ面取り部

10 撮影レンズ

11 絞り

12 結像面

13 対物レンズ

14 プリズム

15 接眼レンズ

16 評価面(瞳面)

